## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-287465

\* (43)Date of publication of application: 01.11.1996

(51)Int.CI.

G11B 7/00

G11B 7/125

(21)Application number: 07-087295

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

13.04.1995

(72)Inventor: YOKOI KENYA

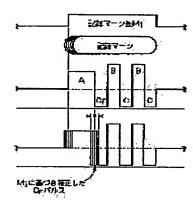
**AOKI IKUO** 

## (54) RECORDING METHOD FOR PHASE CHANGE TYPE OPTICAL DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To suppress jitters of a recording mark interval by properly correcting an edge shift of a recording mark caused by various main causes in a phase change type optical disk phase changing in reversible a recording material in a crystal phase and an amorphous phase and recording information.

CONSTITUTION: A head cooling time is corrected by changing front edge timing of a head cooling pulse CF in (b) immediately after of its head heating pulse A based on the recording mark length M1 of the recording mark becoming a write object. Thus, a rapid cooling condition is satisfied, and the correction is performed properly so (c) that the rear edge shift of the recording mark is reduced, and the jitters of the recording mark interval are



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

29.01.1999

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

reduced.

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3138610

[Date of registration]

08.12.2000

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3138610号 (P3138610)

(45)発行日 平成13年2月26日(2001.2.26)

(24)登録日 平成12年12月8日(2000.12.8)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			
G11B	7/0045		G11B	7/0045	Α	
	7/006			7/006		
	7/125			7/125	С	

請求項の数10(全 17 頁)

(21)出願番号	特願平7-87295	(73)特許権者	000006747
(22)出願日	平成7年4月13日(1995.4.13)		株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
(22) 田原田	十成 ( 平4 月13日 (1990, 4.19)	(72)発明者	東京都入田区中局と11日3番0号 横井 研哉
(65)公開番号	特男平8-287465		東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株
(43)公開日	平成8年11月1日(1996.11.1)		式会社リコー内
審査請求日	平成11年1月29日(1999.1.29)	(72)発明者	青木 育夫
			東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株
			式会社リコー内
		(74)代理人	100072110
			弁理士 柏木 明 (外1名)
		審査官	殿川 雅也
			最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 相変化型光ディスク用記録方法

#### (57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、

先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパルス間に位置する連続冷却パルスと<u>イレースパルスと</u>からなり、それぞれのパルスの発光パワーが

## **先頭加熱パルス≧連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス**

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにした

ことを特徴とする相変化型光ディスク用記録方法。

【請求項2】 結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、 先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパルス間に位置する連続冷却パルスとイレースパルスとからなり、それぞれのパルスの発光パワーが

## **先頭加熱パルス≧連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス**

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長に基づいて、

その先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、その最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにし

たことを特徴とする相変化型光ディスク用記録方法。 【請求項3】 結晶相とアモルファス相とで可逆的に相 変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、

ス間に位置する連続冷却パルスと<u>イレースパルスと</u>から な<u>り、それぞれのパルスの発光パワーが</u>

## **先頭加熱パルス≧連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス**

録方法。

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにしたことを特徴とする相変化型光ディスク用記

【請求項4】 結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、 先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパルス間に位置する連続冷却パルスと<u>イレースパルスと</u>からなり、それぞれのパルスの発光パワーが

先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパル

#### <u>先頭加熱パルス≧連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス</u>

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変

化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにしたことを特徴とする相変化型光ディスク用記録方法。

【請求項5】 結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、 先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパルス間に位置する連続冷却パルスと<u>イレースパルスと</u>からなり、それぞれのパルスの発光パワーが

### 先頭加熱パルス≧連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにしたことを特徴とする相

#### 変化型光ディスク用記録方法。

【請求項6】 結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、 先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパルス間に位置する連続冷却パルスとイレースパルスとからなり、それぞれのパルスの発光パワーが

## <u> 先頭加熱パルス≧連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス</u>

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後

の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、 先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにしたこ とを特徴とする相変化型光ディスク用記録方法。

【請求項7】 結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、 先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパルス間に位置する連続冷却パルスと<u>イレースパルスと</u>からなり、それぞれのパルスの発光パワーが

## **先頭加熱パルス≥連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス**

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長、この記録マークの直前のスペース長、及び、このスペースの直前の記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却

時間を補正するようにしたことを特徴とする相変化型光 ディスク用記録方法。

【請求項8】 結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、 先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパルス間に位置する連続冷却パルスとイレースパルスとからなり、それぞれのパルスの発光パワーが

## 先頭加熱パルス≥連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長、この記録マ

一クの直前のスペース長、及び、このスペースの直前の 記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭 冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるととも に、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの 直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終 冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷 却時間及び最終冷却時間を補正するようにしたことを特 徴とする相変化型光ディスク用記録方法。

【請求項9】 記録用の連続加熱パルスと連続冷却パルスとを生成する記録信号周波数と同一の基準クロックと、この基準クロックに対して整数倍の整数倍クロックとを備え、エッジタイミングを変化させる補正量の最小単位を、この整数倍クロックによるパルス幅に設定したことを特徴とする請求項1,2,3,4,5,6,7又は8記載の相変化型光ディスク用記録方法。

【請求項10】 記録層がAgInSbTe系の記録材料からなる相変化型光ディスクを対象とすることを特徴とする請求項1,2,3,4,5,6,7,8<u>又は9記</u>載の相変化型光ディスク用記録方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、相変化型光ディスク用 記録方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】マルチメディアの普及に伴い、音楽用のCD(コンパクトティスク)やCD-ROMなどの再生専用メディアや情報再生装置が実用化されている。最近では、色素メディアを用いた追記型光ディスクや光磁気メディアを用いた書換え可能なMOディスクの他に、相変化型光ディスクも注目されている。この相変化型光ディスクは記録材料を結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化させて情報を記録するものである。この際、MOメディアなどと異なり、外部磁界を必要とせず、レーザ光だけで記録・再生を行うことができ、かつ、情報の記録と消去とをレーザ光の照射により一度に行えるオーバライト記録も可能であるという特徴を持つ。

【0003】ところで、相変化型光ディスクにおける一般的な記録波形としては、図16に示すような単パルス発光波形によりレーザ光源を駆動させることにより、記録マークを形成することで記録する単パルス記録方式がある。しかし、このような記録方式では、蓄熱した熱のために記録マークに図16中に示すような涙状の歪を生じたり、冷却速度が不足してアモルファス相(記録マークはアモルファス相により形成される)の形成が不分となって、アモルファス相による低反射が得られない、といった問題がある。これは、記録層の状態が到達温度と冷却速度とに依存して決定されるヒートモードにより記録が行われるため、記録過程で熱的な非線形歪みが発生しやすい性質を持つからである。

【0004】このようなことから、実際には、図17に示すように、多段の記録パワーを用いたマルチパルス記録方式により記録マークを形成することで記録するようにしている。このような記録方式は、例えば、テレビジョン学会技術報告(1993年12月16日)(ITE Technical

Report Vol. 17. No. 79. PP. 7~12 VIR' 93-83) の「相変化ディスク用 高速記録レート・高密度記録方式の検討」 (文献1)中で発表されている。

【0005】ここに、マルチパルス記録方式にあっては、先頭加熱パルスAと、後続の連続加熱パルスBと、これらのパルス間に位置する連続冷却パルスCとにより、記録マークを形成するように、マルチパルス免光波形が構成されている。また、各々のパルスの記録発光パワーは、PWB≥PWA>PWC≒PR(=再生パワー)に設定されている。即ち、マルチパルス波形は強度変調された波形とされている。また、記録マーク間に位置するスペース部用にイレースパルスDが用意されており、その消去発光パワーPEDは、PWA<PED<PWCに設定されている。このようなマルチパルス発光波形に基づきレーザ光源を制御して駆動させることにより、記録マークとスペースとの間に十分な反射率差を持たせることができる。

【0006】一方、情報の記録方式としては、マークポジション記録方式(PPM=パルス位置変調方式)と、長さが情報を担う形態で記録マークを形成するマークエッジ記録方式(PWM=パルス幅変調方式)とがあるが、最近では、一層の高密度化に対応できるマークエッジ記録方式が用いられる傾向にある。このマークエッジ記録方式の場合、記録マークの前エッジと後エッジとが各々符号語ピットに対応するため、エッジ位置に正確さが要求される。しかし、現実には、相変化型光ディスクにマークエッジ記録方式により記録を行うと、前述したような涙状の歪みの他に、記録マーク長に応じて加熱+冷却条件が異なるため、記録マークの前エッジ或いは後エッジにエッジシフトを生ずることが知られている。

【0007】このようなエッジシフトに対する対策とし て、例えば、特公平6-64741号公報によれば、直 前のパルスとの間隔、即ち、記録マークの直前のスペー ス長に応じて、記録パルスの前エッジタイミングを変化 させることにより、記録パルスの幅を変化させて補正す るようにしたものがある。また、前述した文献1によれ ば、相変化型光ディスクに記録する際に、エッジシフト を生じやすい2 Tマーク/スペースといった特定の記録 パターンで発生するエッジシフトを補正するために、特 定の記録パターンが検出された場合には、ディレイライ ンの設定値をリアルタイムで切り換えることにより、記 録パルスの前エッジタイミングと後エッジタイミングと を微調整するようにしたものがある。これらの補正方式 を要約して、マルチパルス記録方式で考えると、図18 に示すように、先頭加熱パルスAの前エッジタイミング 又は最終加熱パルスB」の後エッジタイミングを補正す る手法といえる。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】ところが、相変化型光 ディスクにおいて、記録マーク=アモルファス相は急冷 (加熱→冷却)により形成されるので、図18に示すような加熱パルス幅の補正では急冷条件が満足されないため、補正精度があまりよくなく、記録マーク間の間隔のジッタが大きい現状にある。これは、図19に示すように、加熱パルスの補正量(前後エッジ補正量)と形成される記録マークのエッジシフト変化量との関係において、補正量に対してエッジシフト変化量が非常に少ないため、補正量の設定が困難であり、適正に補正できないためと考えられる。

【0009】また、記録マークのエッジシフトは他の要 因によっても発生するので、加熱パルス幅の補正方式で は不十分である。このエッジシフトの要因は、記録マー クの前後のスペース長に依存した隣接記録マークとの熱 的干渉によるエッジシフトである。即ち、この熱的干渉 は書込対象となる記録マークの前エッジ及び後エッジ が、その記録マークの直前及び直後の記録マークの加熱 の影響を受けるためである。熱的干渉の程度は、書込対 象となる記録マークの直前及び直後のスペース長によっ て異なり、そのスペース長が長いほど影響は小さく、ス ペース長が短いほど影響が大きくなり、記録マークが長 くなる方向にエッジシフトを生ずる。このような要因の エッジシフトの場合も、前述したような加熱パルス幅の 補正方式では、その補正量に対するエッジシフト変化量 が少な過ぎるため、補正量の設定が困難であり、適正に 補正できない。

【0010】さらに、マークエッジ記録方式は高密度化に適しているが、高密度化が進むと、熱干渉によるエッジシフトの他に、直前の記録マーク長に依存した直前の

<u>先頭加熱パルス≧連続加熱パルス>イレースパルス>連続冷却パルス</u>

である強度変調されたマルチパルスレーザ光を照射して、長さが情報を担う記録マークを形成することにより情報を記録するようにした相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにした。

#### [0013]

【0014】請求項2記載の発明の相変化型光ディスク用記録方法は、請求項1記載の発明と同様な相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長に基づいて、その先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、その最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにした。

【0015】請求項3記載の発明の相変化型光ディスク用記録方法は、請求項1記載の発明と同様な相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭

記録マークの蓄熱によるエッジシフトも存在する。これは、直前の記録マーク長に応じて蓄熱された熱量が異なるため、記録すべき記録マークの前エッジがその熱量の影響を受けてエッジシフトを生ずるためである。蓄熱の程度は、直前の記録マーク長により異なり、その記録マーク長が短いほど影響は小さく、長いほど影響が大き生ずる。このようなエッジシフト成分を補正するためにとそずる。このようなエッジシフト成分を補正するためにとその直前の記録マーク長との組合せに応じて、記録パルスを補正すればよい。しかし、このようなパルスを補正すればよい。しかし、このようなが少な過ぎるため、補正量の設定が困難であり、適正に補正できない。

【0011】そこで、本発明は、各種要因によって生ずることがある記録マークのエッジシフトを適正に補正して、記録マーク間隔のジッタを抑制することができる相変化型光ディスク用記録方法を提供することを目的とする。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明の相変化型光ディスク用記録方法は、結晶相とアモルファス相とで可逆的に相変化する記録層を有する相変化型光ディスクに対して、先頭加熱パルスと後続の連続加熱パルスとこれらのパルス間に位置する連続冷却パルスと<u>イレースパルスと</u>からなり、それぞれのパルスの発光パワーが

冷却時間を補正するようにした。

#### [0016]

【0017】請求項4記載の発明の相変化型光ディスク用記録方法は、請求項1記載の発明と同様な相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにした。

【0018】請求項5記載の発明の相変化型光ディスク用記録方法は、請求項1記載の発明と同様な相変化型光ディスク用記録方法において、普込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにした。【0019】

【0020】請求項<u>6</u>記載の発明の相変化型光ディスク 用記録方法は、請求項1記載の発明と同様な相変化型光 ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マー ク長及びこの記録マークの直前のスペース長に基づいて 先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミ ングを変化させるとともに、書込対象となる記録マーク 長及びこの記録マークの直後のスペース長に基づいて最 終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミン グを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正 するようにした。

【0021】請求項7記載の発明の相変化型光ディスク用記録方法は、請求項1記載の発明と同様な相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長、この記録マークの直前のスペース長、及び、このスペースの直前の記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにした。

【0022】請求項8記載の発明の相変化型光ディスク用記録方法は、請求項1記載の発明と同様な相変化型光ディスク用記録方法において、書込対象となる記録マーク長、この記録マークの直前のスペース長、及び、このスペースの直前の記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにした。

【0023】請求項9記載の発明は、請求項1,2,3,4,5,6,7又は8記載の相変化型光ディスク用記録方法であって、記録用の連続加熱パルスと連続冷却パルスとを生成する記録信号周波数と同一の基準クロックと、この基準クロックに対して整数倍の整数倍クロックとを備え、エッジタイミングを変化させる補正量の最小単位を、この整数倍クロックによるパルス幅に設定した。

【0024】請求項<u>10</u>記載の発明は、請求項1,2,3,4,5,6,7,8<u>又は9記</u>載の相変化型光ディスク用記録方法であって、記録層がAgInSbTe系の記録材料からなる相変化型光ディスクを対象とした。

#### [0025]

【作用】請求項1記載の発明においては、書込対象となる記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するので、急冷条件を満たすことにより、記録マークの前エッジシフトが低減するように適正に補正でき、記録マーク間隔のジッタが低減する。

#### [0026]

【0027】請求項2記載の発明においては、書込対象となる記録マーク長に基づいて、その先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、その最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最

終冷却時間を補正するので、急冷条件を満たすことにより、記録マークの前エッジシフト及び後エッジシフトが 低減するように適正に補正でき、スペース間隔のジッタ が悪化することなく、記録マーク間隔のジッタが低減す る。

【0028】請求項3記載の発明においては、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するので、直前のスペース長に依存した記録マーク同士の熱的干渉による記録マークの前エッジシフトに対する冷却条件を満たすことになり、記録マークの前エッジシフトが低減するように適正に補正でき、記録マーク間隔のジッタが低減する。

#### [0029]

【0030】請求項4記載の発明においては、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却時間及び最終冷却時間を補正するので、直前及び直後のスペース長に依存した記録マーク同士の熱的干渉による記録マークの前エッジシフト及び後エッジシフトに対する冷却条件を満たすことになり、記録マークの前エッジシフト及び後エッジシフトが低減するように適正に補正でき、スペース間隔のジッタが低減する。

【0031】請求項5記載の発明においては、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するので、記録マーク長及び直前のスペース長に依存した記録マーク同士の熱的干渉による記録マークの前エッジシフトに対する冷却条件を満たすことになり、記録マークの前エッジシフトが低減するように適正に補正でき、記録マーク間隔のジッタが低減する。

#### [0032]

【0033】請求項6記載の発明においては、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却時間及び最終冷却時間を補正するので、記録マーク長並びに直前及び直後のスペース長に依存した記録マーク同士の熱的干渉に対する冷却条件を満たすことになり、記録マークの前エッジシフト及び後エッジシフトが低減するように適正に補正でき、スペース間隔のジッタが悪化することな

く、記録マーク間隔のジッタが低減する。

【0034】請求項<u>7</u>記載の発明においては、書込対象となる記録マーク長、この記録マークの直前のスペース 長、及び、このスペースの直前の記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するので、直前の記録マーク長に依存した蓄熱による記録マークの前エッジシフト、直前のスペース長に依存した記録マークの前エッジシフト、及び、記録マーク長に依存した熱干渉による前エッジシフトに対する冷却条件を満たすことになり、記録マークの前エッジシフトが低減するように高精度に補正でき、記録マーク間隔のジッタが低減する。

【0035】請求項8記載の発明においては、書込対象となる記録マーク長、この記録マークの直前のスペース 長、及び、このスペースの直前の記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却のよる記録マークの主要で、殆ど全ての要因による記録マークのまずを補正するので、殆ど全ての要因による記録マークの記録マークの前エッジシフトに対する冷却条件を満たすことになり、記録マークの前エッジシフトが低減するように高精度に補正でき、スペース間隔のジッタが低減する。

【0036】請求項<u>9</u>記載の発明においては、記録用の連続加熱パルスと連続冷却パルスとを生成する記録信号周波数と同一の基準クロックと、この基準クロックに対して整数倍の整数倍クロックとを備え、エッジタイミングを変化させる補正量の最小単位を、この整数倍クロックによるパルス幅に設定しているので、エッジタイミングの補正を含めて全てロジック回路で実現できることになり、低コストで小規模な補正回路で済む。

【0037】請求項<u>10</u>記載の発明においては、記録層がAglnSbTe系の記録材料からなる相変化型光ディスクを対象としているので、熱干渉や蓄熱作用によるエッジシフトに対して記録層の特性に合った正確な補正が行える。

#### [0038]

【実施例】本発明の実施例を図1及び図2に基づいて説明する。本実施例は、CDーROMフォーマットのコードデータを相変化型光ディスクを用いて記録(オーバライト)する記録方式に適用したものであり、データ変調方式としては、例えば、EFM(Eight Fourteen Modulation)変調コードを用いて、マークエッジ記録方式で記録するものとする。よって、実際の記録に当ってはこのような記録データを用いてレーザダイオードを図17で説明したようなマルチパルス発光波形に従い発光させて記録マーク=アモルファス相を形成することにより、

情報の記録を行うことになる。

【〇〇39】まず、図1(b)は記録マーク長M1の記録マークを形成しようする場合の補正前のマルチパルス発光波形を示す。そこで、補正のない場合の記録マークの前エッジのシフト量を測定した結果に基づき、記録はでき書込対象となる記録マークの記録マーク長M1に応じて、図1(c)に示すように、先頭加熱パルスAの直後の先頭冷却パルスCFの前エッジタイミングを変化させる。これにより、先頭冷却時間を補正するようにしたものである。本実施例では、書込対象となる記録マークの前エッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフトの前エッジタイミングが遅く又は早くなるように補正している。

【0040】このように先頭冷却パルス CF の前エッジタイミングを補正することにより、対象とする記録マークの平均エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷のための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによる記録マーク長の変動分をキャンセルすることができる。よって、記録マークの前エッジシフトを低減させることができ、記録マーク間隔のジッタを小さく抑えることができる。

【0041】特に、本実施例の記録方法は、記録マーク の前エッジシフトが顕著に発生する記録層構成や記録波 形を対象とする場合に効果的である。この点について、 図2を参照して説明する。一般に、相変化型光ディスク の記録層の記録材料としては、GeSbTe系、GeT eSbS系、TeGeSnAu系、GeTeSn系、S bSe系、SbSeTe系、SnSeTe系、GaSe Te系、GaSeTeGe系、InSe系、InSe 系、InSeTe系、AgInSbTe系などがある。 このような記録材料による記録層を備えた相変化型光デ ィスクにデータの記録を行うとき、先頭冷却パルスCr の前エッジタイミングを変化させてそのパルス幅 (=先 頭冷却時間)を標準値から変化させて記録を行うと、図 2に示すように、パルス幅の変化量(=時間の変化量) に対して記録パルスのエッジシフト変化量がほぼ直線的 な関係として現れる傾向にある。特に、AgInSbT e系の記録材料を用いた場合には顕著に現れる。このよ うな傾向は、後述する実施例のように、最終冷却パルス CLの後エッジタイミングを変化させてそのパルス幅 (=最終冷却時間)を標準値から変化させて記録する場 合も同様である。これは、このような記録層が先頭冷却 パルスCF の前エッジタイミング及び最終冷却パルスC 」の後エッジタイミングに対して、形成される記録マー クのエッジが正確に対応しているからである、と考えら れる。従って、後述する実施例のように、熱干渉や蓄熱 作用によるエッジシフトに対して正確に補正できるの で、効果的となる。

【0042】なお、補正すべき記録マーク長M1及び補

正量は、変調コードや記録密度などにより異なるので、要は、再生信号の許容ジッタを満足するように設定すればよい。従って、許容ジッタのマージンが厳しい場合には全記録マーク長或いは複数の記録マーク長に対する最小補正量を小さく設定して高精度に補正するようにすればよい。また、補正した先頭冷却パルスCFを多段で精度よく発生させる手段としては、マルチタップのディレイラインや複数のモノマルチパイブレータなどの遅延回路を設けて、記録マーク長に応じてリアルタイムに切り換えるように構成すればよい(以下の各実施例でも同様である)。

【0043】また、本実施例では、CD-ROMフォーマットのEFM変調によるコードデータを記録する例で説明したが、他のフォーマットや他の変調コードに従い記録する場合にも同様に適用できる(以下の各実施例では、先頭加熱パルスAのパルス幅を一定としているが、この先頭加熱パルスAの前エッジタイミングを固定とし、先頭冷却パルスCFの補正(前エッジタイミングの変更)に応じて、先頭加熱パルスAの幅が変化するように構成してもよい(この点についても、以下の各実施例で、同様に適用できる)。

【0044】つづいて、本発明の参考例を図3により説明する。なお、本参考例を含む以下の各実施例及び参考例でも、基本的な記録方式及び記録波形は前記実施例の場合と同様であり、CDーROMフォーマットのコードデータを相変化型光ディスクを用いて記録する記録方式に、EFM変調コードなるデータ変調方式を用いて、マークエッジ記録方式で記録する例とする。

【0045】本参考例では、補正のない場合の記録マークのエッジシフト量を測定した結果に基づき、書込対象となる記録マークの記録マーク長M1に応じて、図3(c)に示すように、最終加熱パルスBLの直後の最終冷却パルスCLの後エッジタイミングを変化させる。これにより、最終冷却時間を補正するようにしたものである。本参考例では、書込対象となる記録マークの後エッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフト量と同の時間(タイミング)だけ、最終冷却パルスCLの後エッジタイミングが遅く又は早くなるように補正している。

【0046】このように最終冷却パルスCLの後エッジタイミングを補正することにより、対象とする記録マークの平均エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷のための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによる記録マーク長の変動分をキャンセルすることができる。よって、記録マークの後エッジシフトを低減させることができ、記録マーク間隔のジッタを小さく抑えることができる。特に、本実施例の記録方法は、記録マークの後エッジシフトが顕著に発生する記録層構成(特に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの)

や記録波形を対象とする場合に効果的である。

【0047】本発明の他の実施例を図4及び図5により説明する。本実施例は、前述した実施例と参考例とを組み合わせたものである。補正のない場合の記録マークのエッジシフト量を測定した結果に基づき、書込対象 c ついて、図4(c )に示すように、先頭加熱パルスAの直後の先頭冷却パルスCLの直後の最終冷却パルスCLの直後の最終冷却パルスCLの後の最終冷却時間を補正するようにしたものである。 マルにより、先頭冷却時間をがあるとなる記録マークの前後のエッジタイミングを変化させる。これにより、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにしたものである。 ッジタイミングを変となる記録マークの前後のエッジシフトを打ち消すように、各々のエッジシフトを打ち消すように、各々のエッジシフトを打ち消すように、各々のエッジシフトを打ち消すように、各々のエッジシフトを打ち消すように、各々のエッジシフトを打ち消すように、といびを見と回答といる。

【0048】このように先頭冷却パルスCF の前エッジ タイミング及び最終冷却パルスCLの後エッジタイミン グを補正することにより、対象とする記録マークの平均 エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷の ための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによ る記録マーク長の変動分をキャンセルすることができ る。よって、記録マークの前後のエッジシフトを低減さ せることができ、記録マーク間隔のジッタを小さく抑え ることができる。特に、本実施例の記録方法は、記録マ 一クの前後のエッジシフトが顕著に発生する記録層構成 (特に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの) や記録波形を対象とする場合に効果的である。さらに は、前又は後の片側のエッジだけで記録マーク長の補正 を行うことに起因する前後のスペース長の片寄ったエッ ジシフトも防止することができる。よって、スペース間 隔のジッタを悪化させることなく、記録マーク間隔のジ ッタを小さく抑えることができる。

【0049】ところで、本実施例の記録方法を実現するための回路構成例を図5により説明する。EFM変調コードによるデータを入力とするデータ補正検出部1とマルチパルス発生部2とが設けられ、これらのデータ補正検出部1とマルチパルス発生部2との出力を基に、補正処理を実行するデータ補正部3が設けられ、このデータ補正部3の出力に基づき各パルスA、B、Cを出力する出力タイミングジェネレータ4を制御して、レーザダイオード(図示せず)に対するLDパワー制御信号が生成されるように構成されている。

【0050】ここに、データ補正検出部1はEFMデータ中で記録マークとスペースとを区別するマーク/スペース検出器5の検出 結果に応じた選択信号を出力するマーク/スペースセレクタ6と、EFMデータ中の記録マークとスペースとについてその長さを計数するマーク/スペース長カウンタ7と、その計数結果をマーク/スペースセレクタ6の選

択信号に応じて記憶させるマーク/スペース長レジスタ 8とにより形成されている。一方、マルチパルス発生部 2は、先頭加熱パルスA用のジェネレータ9と、連続加 熱パルスB用のジェネレータ10と、連続冷却パルスC 用のジェネレータ11とにより形成されている。連続冷 却パルスC用のジェネレータ11は、先頭冷却パルスC F 用のジェネレータ11aと、最終冷却パルスCI 用の ジェネレータ11bとを備えている。また、データ補正 部3は、記録マーク長やスペース長に基づいて補正量が 予め格納された補正データROMテーブル12と、先頭 加熱パルスA用のジェネレータ9と最終冷却パルスCi 用のジェネレータ11bとに各々接続された多段のディ レイライン13,14と、これらのディレインライン1 3,14及び補正データROMテーブル12に接続され たマルチプレクサ15, 16とにより形成されている。 なお、先頭加熱パルスA用のマルチプレクサ15の出力 は、出力タイミングジェネレータ4に入力されていると ともに、先頭冷却パルスCF 用のジェネレータ11aに も与えられている。この先頭冷却パルス CF 用のジェネ レータ11aの出力は直接出力タイミングジェネレータ 4に入力されている。また、最終冷却パルスCL 用のマ ルチプレクサ16の出力は出力タイミングジェネレータ 4に入力されている。なお、連続加熱パルスB用のジェ ネレータ10の出力は直接出力タイミングジェネレータ 4に入力されている。

【0051】これにより、ジェネレータ9から出力され る先頭加熱パルスAは多段のディレイライン13によっ て遅延され、同時に、ジェネレータ11bから出力され る最終冷却パルスCL は多段のディレイライン14によ って遅延される。一方、データ補正検出部1で検出され た記録マーク長M1に基づき補正データROMテーブル 12を参照して補正量を決定し、マルチプレクサ15, 16に出力することにより、先頭加熱パルスAと最終冷 却パルスCLとの補正量を選定する。次に、マルチプレ クサ15で選定された補正済みの先頭加熱パルスAを基 にジェネレータ11aから先頭冷却パルスCF を発生さ せる。これらの先頭加熱パルスAと先頭冷却パルスCF とジェネレータ10による連続加熱パルスBと最終冷却 パルスC」とを出力タイミングジェネレータ4に出力す ることにより、各々のタイミングに合わせたLDパワー 制御信号が生成され、図4で説明したようなパワー制御 が実行される。

【0052】なお、図5に示したタイミング制御の回路構成は、他の実施例又は参考例についても同様に適用できる。例えば、後述する実施例又は参考例の場合であれば、各々の実施例又は参考例に応じて、補正データROMテーブル12中に記録マーク長の他に直前又は直後のスペース長や直前の記録マーク長などに基づいた補正量を格納しておき、それに応じて先頭冷却パルスCFや最終冷却パルスCLのタイミングを補正するようにすれば

よい。

【0053】本発明の他の実施例を図6により説明す る。相変化型光ディスクにあっては、書込対象となる記 録マークの直前のスペース長に依存した直前の記録マー クとの熱的干渉によってもエッジシフトを生じることが あるが、本実施例では、このような熱的干渉によるエッ ジシフトを補正するようにしたものである。そこで、補 正のない場合の記録マークの前エッジのシフト量を測定 した結果に基づき、記録すべき書込対象となる記録マー クの直前のスペース長S1に応じて、図6(c)に示す ように、先頭加熱パルスAの直後の先頭冷却パルスCF の前エッジタイミングを変化させる。これにより、先 頭冷却時間を補正するようにしたものである。本実施例 では、書込対象となる記録マークの前エッジシフトを打 ち消すように、そのエッジシフト量と同一の時間(タイ ミング)だけ、先頭冷却パルスCFの前エッジタイミン グが遅く又は早くなるように補正している。

【0054】このように先頭冷却パルスCFの前エッジタイミングを補正することにより、対象とする記録マークの平均エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷のための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによる記録マーク長の変動分をキャンセルすることができる。よって、記録マークの熱的干渉による前エッジシフトの低減を高精度に行うことができる。本実施例の記録方法も、記録マークの前エッジシフトが顕著に発生する記録層構成(特に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの)や記録波形を対象とする場合に効果的である。

【0055】本発明の他の参考例を図7により説明する。本参考例は、書込対象となる記録マークの直後のスペース長に依存した直後の記録マークとの熱的干渉によるエッジシフトを補正するようにしたものである。そこで、補正のない場合の記録マークの後エッジのシフトを聞定した結果に基づき、記録すべき書込対象となる記録マークの直後のスペース長S2に応じて、図7(c)に示すように、最終加熱パルスBLの直後の最終冷却パルスCLの後エッジタイミングを変化させる。これにより、最終冷却時間を補正するようにしたものである。本参考例では、書込対象となる記録マークの後エッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフト量と同の時間(タイミング)だけ、最終冷却パルスCLの後エッジタイミングが遅く又は早くなるように補正している。

【0056】このように最終冷却パルスCL の後エッジタイミングを補正することにより、対象とする記録マークの平均エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷のための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによる記録マーク長の変動分をキャンセルすることができる。よって、記録マークの熱的干渉による後エ

ッジシフトの低減を高精度に行うことができ、記録マーク間隔のジッタを小さく抑えることができる。本<u>参考例</u>の記録方法も、記録マークの後エッジシフトが顕著に発生する記録層構成(特に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの)や記録波形を対象とする場合に効果的である。

【0057】本発明の他の実施例を図8により説明す る。本実施例は、図6及び図7で前述した実施例及び参 考例を組み合わせて、書込対象となる記録マークの前後 のスペース長に依存した前後の記録マークとの熱的干渉 によるエッジシフトを補正するようにしたものである。 補正のない場合の記録マークのエッジシフト量を測定し た結果に基づき、書込対象となる記録マークの直前のス ペース長S1に応じて、図8(c)に示すように、先頭 加熱パルスAの直後の先頭冷却パルス CF の前エッジタ イミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マ 一クの直後のスペース長S2に応じて、図8(c)に示 すように、最終加熱パルスBLの直後の最終冷却パルス CL の後エッジタイミングを変化させる。これによ り、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにし たものである。本実施例では、書込対象となる記録マー クの前後のエッジシフトを打ち消すように、各々のエッ ジシフト量と同一の時間 (タイミング) だけ、先頭冷却 パルスCF の前エッジタイミングや最終冷却パルスCL の後エッジタイミングが遅く又は早くなるように補正 している。

【0058】このように先頭冷却パルスCF の前エッジ タイミング及び最終冷却パルスCLの後エッジタイミン グを補正することにより、対象とする記録マークの平均 エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷の ための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによ る記録マーク長の変動分をキャンセルすることができ る。よって、記録マークの熱的干渉による前後のエッジ シフトの低減を高精度に行うことができ、記録マーク間 隔のジッタを小さく抑えることができる。特に、本実施 例の記録方法は、記録マークの前後のエッジシフトが顕 著に発生する記録層構成(特に、AgInSbTe系の 記録材料を用いたもの)や記録波形を対象とする場合に 効果的である。さらには、前又は後の片側のエッジだけ で記録マーク長の補正を行うことに起因する前後のスペ 一ス長の片寄ったエッジシフトも防止することができ る。よって、スペース間隔のジッタを悪化させることな く、記録マーク間隔のジッタを小さく抑えることができ

【0059】本発明の他の実施例を図9により説明する。本実施例は、図1及び図6により説明した実施例を組み合わせたもので、書込対象となる記録マーク長に依存したエッジシフトや、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に依存した直前の記録マークとの熱的干渉によるエッジシフトを補正するようにしたものであ

る。そこで、補正のない場合の記録マークの前エッジのシフト量を測定した結果に基づき、記録すべき書込対象となる記録マークの記録マーク長M1及びその直前のスペース長S1に応じて、図9(c)に示すように、先頭加熱パルスAの直後の先頭冷却パルスCFの前エッジタイミングを変化させる。これにより、先頭冷却時間を補正するようにしたものである。本実施例では、書込対象となる記録マークの前エッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフト量と同一の時間(タイミング)だけ、先頭冷却パルスCFの前エッジタイミングが遅く又は早くなるように補正している。

【0060】このように先頭冷却パルスCFの前エッジタイミングを補正することにより、対象とする記録マークの平均エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷のための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによる記録マーク長の変動分をキャンセルすることができる。よって、記録マークの前エッジシフトの低減を前述した図1や図6の実施例の場合よりも一層高精度に行うことができ、記録マーク間隔のジッタを小さく抑えることができる。本実施例の記録方法も、記録マークの前エッジシフトが顕著に発生する記録層構成(特に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの)や記録形を対象とする場合に効果的である。

【0061】本発明の他の参考例を図10により説明す る。本参考例は、図3及び図7により説明した参考例を 組み合わせたもので、書込対象となる記録マーク長に依 存したエッジシフトや、書込対象となる記録マークの直 後のスペース長に依存した直後の記録マークとの熱的干 渉によるエッジシフトを補正するようにしたものであ る。そこで、補正のない場合の記録マークの後エッジの シフト量を測定した結果に基づき、記録すべき書込対象 となる記録マークの記録マーク長M1、及び、その直後 のスペース長S2に応じて、図10(c)に示すよう に、最終加熱パルスBL の直後の最終冷却パルスCL の後エッジタイミングを変化させる。これにより、最終 冷却時間を補正するようにしたものである。本参考例で は、書込対象となる記録マークの後エッジシフトを打ち 消すように、そのエッジシフト量と同一の時間(タイミ ング)だけ、最終冷却パルスCL の後エッジタイミン グが遅く又は早くなるように補正している。

【0062】このように最終冷却パルスCLの後エッジタイミングを補正することにより、対象とする記録マークの平均エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷のための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによる記録マーク長の変動分をキャンセルすることができる。よって、記録マークの後エッジシフトの低減を前述した図3や図7の参考例の場合よりも一層高精度に行うことができ、記録マーク間隔のジッタを小さく抑えることができる。本実施例の記録方法も、記録マークの後エッジシフトが顕著に発生する記録層構成(特

に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの)や記録波形を対象とする場合に効果的である。

【0063】本発明の他の実施例を図11により説明す る。本実施例は、図4及び図8で前述した2つの実施例 を組み合わせて、書込対象となる記録マーク長に依存し たエッジシフトと、その前後のスペース長に依存した前 後の記録マークとの熱的干渉によるエッジシフトを補正 するようにしたものである。補正のない場合の記録マー クのエッジシフト量を測定した結果に基づき、書込対象 となる記録マークの記録マーク長M1及びその直前のス ペース長S1に応じて、図11(c)に示すように、先 頭加熱パルスAの直後の先頭冷却パルスCF の前エッ ジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記 録マークの記録マーク長M1及びその直後のスペース長 S2に応じて、図11(c)に示すように、最終加熱パ ルスBLの直後の最終冷却パルスCL の後エッジタイ ミングを変化させる。これにより、先頭冷却時間及び最 終冷却時間を補正するようにしたものである。本実施例 では、書込対象となる記録マークの前後のエッジシフト を打ち消すように、各々のエッジシフト量と同一の時間 (タイミング) だけ、先頭冷却パルスCF の前エッジ タイミングや最終冷却パルスCL の後エッジタイミン グが遅く又は早くなるように補正している。

【0064】このように先頭冷却パルスCF の前エッジ タイミング及び最終冷却パルスCLの後エッジタイミン グを補正することにより、対象とする記録マークの平均 エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷の ための冷却条件を満たすことになり、エッジシフトによ る記録マーク長の変動分をキャンセルすることができ る。よって、記録マークの前後のエッジシフトの低減を 前述した図4や図8の実施例の場合よりも一層高精度に 行うことができ、記録マーク間隔のジッタを小さく抑え ることができる。特に、本実施例の記録方法は、記録マ 一クの前後のエッジシフトが顕著に発生する記録層構成 (特に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの) や記録波形を対象とする場合に効果的である。さらに は、前又は後の片側のエッジだけで記録マーク長の補正 を行うことに起因する前後のスペース長の片寄ったエッ ジシフトも防止することができる。よって、スペース間 隔のジッタを悪化させることなく、記録マーク間隔のジ ッタを小さく抑えることができる。

【0065】本発明の他の実施例を図12により説明する。相変化型光ディスクにあっては、普込対象となる記録マークの直前の記録マーク長に依存した先行する記録マークの蓄熱によるエッジシフトを生じることがある。そこで、本実施例では、図9により説明した実施例に加えて、このような先行する記録マークの蓄熱によるエッジシフト成分をも補正するようにしたものである。そこで、補正のない場合の記録マークの前エッジのシフト量を測定した結果に基づき、記録すべき番込対象となる記

録マークの記録マーク長M1、その直前のスペース長S1、及び、その直前の記録マークのマーク長M2に応じて、図12(c)に示すように、先頭加熱パルスAの直後の先頭冷却パルスCFの前エッジタイミングを変化させる。これにより、先頭冷却時間を補正するようにしたものである。本実施例では、書込対象となる記録マークの前エッジシフトを打ち消すように、そのエッジシフト量と同一の時間(タイミング)だけ、先頭冷却パルスCFの前エッジタイミングが遅く又は早くなるように補正している。

【0066】このように先頭冷却パルスCFの前エッジタイミングを補正することにより、対象とする記録マークの平均エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷のための冷却条件を満たすことになり、直前の記録マーク長M2による蓄熱作用と直前のスペースには存した熱的干渉によるエッジシフトで生じた記録マーク長の変動分をキャンセルすることができる。よりの実施例の場合よりも一層高精度に行うことができる。ない実施例の記録方法も、記録マークの前エッジシフトの低減を前述したきの実施例の記録方法も、記録マークの前エッジシフトの銀マーク間隔のジッタを小さく抑えることができる。本実施例の記録方法も、記録マークの前エッジシフトが顕著に発生する記録層構成(特に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの)や記録波形を対象とする場合に効果的である。

【0067】本発明の他の実施例を図13により説明す る。本実施例は、書込対象となる記録マーク長に依存し たエッジシフトや、書込対象となる記録マークの前後の スペース長に依存した前後の記録マークとの熱的干渉に よるエッジシフトの他に、直前の記録マーク長に依存し た記録マークの蓄熱によるエッジシフト成分をも補正す るようにしたものである。補正のない場合の記録マーク のエッジシフト量を測定した結果に基づき、書込対象と なる記録マークの記録マーク長M1、その直前のスペー ス長S1、及びその直前の記録マークの記録マーク長M 2に応じて、図13(c)に示すように、先頭加熱パル スAの直後の先頭冷却パルスCF の前エッジタイミン グを変化させるとともに、書込対象となる記録マークの 記録マーク長M1及びその直後のスペース長S2に応じ て、図13(c)に示すように、最終加熱パルスBL の直後の最終冷却パルスCL の後エッジタイミングを 変化させる。これにより、先頭冷却時間及び最終冷却時 間を補正するようにしたものである。本実施例では、書 込対象となる記録マークの前後のエッジシフトを打ち消 すように、各々のエッジシフト量と同一の時間(タイミ ング)だけ、先頭冷却パルスCF の前エッジタイミン グや最終冷却パルスCL の後エッジタイミングが遅く 又は早くなるように補正している。

【0068】このように先頭冷却パルスCFの前エッジタイミング及び最終冷却パルスCLの後エッジタイミングを補正することにより、対象とする記録マークの平均

エッジ間隔が、補正量と同じだけ変化するので、急冷の ための冷却条件を満たすことになり、直前の記録マーク 長M2による蓄熱作用と前後のスペース長S1, S2に 依存した記録マークの熱的干渉によるエッジシフトで生 じた記録マーク長の変動分をキャンセルすることができ る。よって、記録マークの前後のエッジシフトの低減を 前述した図11の実施例の場合よりも一層高精度に行う ことができ、記録マーク間隔のジッタを小さく抑えるこ とができる。特に、本実施例の記録方法は、記録マーク の前後のエッジシフトが顕著に発生する記録層構成(特 に、AgInSbTe系の記録材料を用いたもの) や記 録波形を対象とする場合に効果的である。さらには、前 又は後の片側のエッジだけで記録マーク長の補正を行う ことに起因する前後のスペース長の片寄ったエッジシフ トも防止することができる。よって、スペース間隔のジ ッタを悪化させることなく、記録マーク間隔のジッタを 小さく抑えることができる。

【0069】本発明の他の実施例を図14及び図15により説明する。本実施例は、前述した何れの実施例<u>又は参考例</u>にも適用可能なものであり、まず、マルチパルス発光波形中、先頭加熱パルスAを除く、連続加熱パルスBと連続冷却パルスCとによる発光部分の記録信号は、これらの記録信号周波数と同一の周波数を持つ基準クロック又は2倍クロックから生成するように設定されている。

【OO70】次に、先頭冷却パルスCF の前エッジタイ ミングや最終冷却パルスCLの後エッジタイミングを変 化させて記録マークの前エッジ又は後エッジの補正を行 う方法について説明する。一般には、このための補正パ ルスを生成するには信号遅延手段が必要であり、通常 は、信号遅延手段として図5にも示したようにマルチタ ップのディレイラインICや多段のモノマルチバイブレ 一タが用いられるが、これでは、回路規模が大きくなっ てしまい、コスト高となり、実装面積も増大してしま う。この点、本実施例では、基準クロックの整数 n 倍ク ロックを用いて、補正後の先頭冷却パルスCF 又は最終 冷却パルスC」を生成する方法とされている。基準クロ ックのパルス幅は前述した連続加熱パルスBや連続冷却 パルスCのパルス幅と同一のT/2であり、n倍クロッ クのパルス幅はT/2nとなる。よって、立上りエッジ でn倍クロックのパルスを計数することにより、T/n ステップでパルス幅の増減する補正後の先頭冷却パルス CF 又は最終冷却パルスCL を生成することができる。 これと同時に、n倍クロックの立下りエッジでn倍クロ ックのパルスを計数することにより、パルス幅の増減す る補正後の先頭冷却パルスCF又は最終冷却パルスCI を生成すれば、合わせて、T/2nステップで補正パル スを増減させることができる。例えば、図14中に示す ように基準クロックの4倍クロックを用いて補正した先 頭冷却パルス CF 又は最終冷却パルス CLを生成するよ

うにすれば、T/8ステップで補正が可能となる。

【0071】このような方法で補正パルスを生成するものとすれば、全て、ロジック回路で構成でき、低コストで小規模な補正回路で済み、部品点数及び実装面積の増加を最小限に抑えることができる。このようなロジック回路は、例えば、図5に示した回路において、先頭加熱パルスA用のジェネレータ9と最終冷却パルスCL用のジェネレータ11bと、これらに対するディレイライン13,14との部分に適用すればよい。

【〇〇72】なお、レーザダイオード21に対するドライパ回路としては、図15に示すように、先頭加熱パルスA用の発光パワーPWA、連続加熱パルスB用の発光パワーPWB、連続冷却パルスC用の発光パワーPWCに各々パワー設定された定電流源22,23,24を設け、各々A,B,Cパルス制御信号によりスイッチングされるスイッチング素子25,26,27で選択的に駆動させるようにすればよく、簡易で低コスト回路で済む。

#### [0073]

【発明の効果】請求項1記載の発明によれば、書込対象となる記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにしたので、急冷条件を満たすことができ、記録マークの前エッジシフトが低減するように適正に補正でき、記録マーク間隔のジッタを低減させることができる。

## [0074]

【0075】請求項2記載の発明によれば、書込対象となる記録マーク長に基づいて、その先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、その最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにしたので、急冷条件を満たすことができ、記録マークの前後のエッジシフトが低減するように適正に補正でき、よって、スペース間隔のジッタを悪化させることなく、記録マーク間隔のジッタを低減させることができる。

【0076】請求項3記載の発明によれば、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにしたので、直前のスペース長に依存した記録マーク同士の熱的干渉による記録マークの前エッジシフトに対する冷却条件を満たすことができ、記録マークの前エッジシフトが低減するように適正に補正でき、記録マーク間隔のジッタを低減させることができる。

#### [0077]

【0078】請求項4記載の発明によれば、書込対象となる記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マークの直後の

スペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにしたので、前後のスペース長に依存した記録マーク同士の熱的干渉による記録マークの前後のエッジシフトに対する冷却条件を満たすことができ、記録マークの前後のエッジシフトが低減するように適正に補正でき、よって、スペース間隔のジッタを悪化させることなく、記録マーク間隔のジッタを低減させることができる。

【0079】請求項5記載の発明によれば、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにしたので、記録マーク長及び直前のスペース長に依存した記録マーク同士の熱的干渉による記録マークの前エッジシフトに対する冷却条件を満たすことができ、記録マークの前エッジシフトが低減するように適正に補正でき、記録マーク間隔のジッタを低減させることができる。

#### [0080]

【0081】請求項6記載の発明によれば、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直前のスペース長に基づいて先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにしたので、記録マーク長並びに前後のスペース長に依存した記録マーク同士の熱的干渉による記録マークの前後のエッジシフトに対する冷却による記録マークの前後のエッジシフトに対する冷却といる記録マークの前後のエッジシフトに対する冷却といいでき、記録マークの前後のエッジシフトが低減するように適正に補正でき、よって、スペース間隔のジッタを悪化させることができる。

【0082】請求項<u>7</u>記載の発明によれば、書込対象となる記録マーク長、この記録マークの直前のスペース 長、及び、このスペースの直前の記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジタイミングを変化させて先頭冷却時間を補正するようにしたので、直前の記録マーク長に依存した蓄熱による記録マークの前エッジシフト、及び、記録マーク長に依存した熱干渉による前エッジシフトに対する冷却条件を満たすことができ、記録マークの前エッジシフトが低減するように高精度に補正でき、記録マーク間隔のジッタを低減させることができる。

【0083】請求項<u>8</u>記載の発明によれば、書込対象となる記録マーク長、この記録マークの直前のスペース 長、及び、このスペースの直前の記録マーク長に基づいてその先頭加熱パルス直後の先頭冷却パルスの前エッジ タイミングを変化させるとともに、書込対象となる記録マーク長及びこの記録マークの直後のスペース長に基づいて最終加熱パルス直後の最終冷却パルスの後エッジタイミングを変化させて、先頭冷却時間及び最終冷却時間を補正するようにしたので、殆ど全ての要因による記録マークのエッジシフトに対する冷却条件を満たすことができ、記録マークの前後のエッジシフトが低減するように高精度に補正でき、よって、スペース間隔のジッタを悪化させることなく、記録マーク間隔のジッタを低減させることができる。

【0084】請求項9記載の発明によれば、記録用の連続加熱パルスと連続冷却パルスとを生成する記録信号周波数と同一の基準クロックと、この基準クロックに対して整数倍の整数倍クロックとを備え、エッジタイミングを変化させる補正量の最小単位を、この整数倍クロックによるパルス幅に設定したので、エッジタイミングの補正を含めて全てロジック回路で実現でき、よって、低コストで小規模な補正回路で達成できる。

【0085】請求項<u>10</u>記載の発明によれば、記録層がAginSbTe系の記録材料からなる相変化型光ディスクを対象としたので、熱干渉や蓄熱作用によるエッジシフトに対して記録層の特性に合った正確な補正を行うことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示すタイムチャートである。

【図2】前後エッジ補正量とエッジシフト量との関係を示す特性図である。

【図3】本発明の参考例を示すタイムチャートである。

【図4】本発明の他の実施例を示すタイムチャートである。

【図5】補正回路構成を示すブロック図である。

【図6】本発明の他の実施例を示すタイムチャートである。

【図7】本発明の他の<u>参考例</u>を示すタイムチャートである。

【図8】本発明の他の実施例を示すタイムチャートであ ス

【図9】本発明の他の実施例を示すタイムチャートであ る。

【図10】本発明の他の<u>参考例</u>を示すタイムチャートで ある。

【図11】本発明の他の実施例を示すタイムチャートで ある.

【図12】本発明の他の実施例を示すタイムチャートである。

【図13】本発明の他の実施例を示すタイムチャートである。

【図14】本発明の他の実施例を示すタイムチャートである。

【図15】LDドライブ回路を示すブロック図である。

В

BL

С

CF

CL

. . . . . .

【図16】単パルス発光波形による記録マーク形成例を 示すタイムチャートである。

【図17】マルチパルス発光波形による記録マーク形成例を示すタイムチャートである。

【図18】その加熱パルスの補正例を示すタイムチャートである。

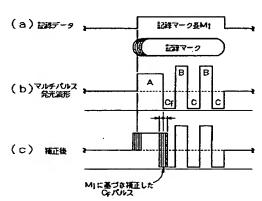
【図19】前後エッジ補正量とエッジシフト量との関係を示す特性図である。

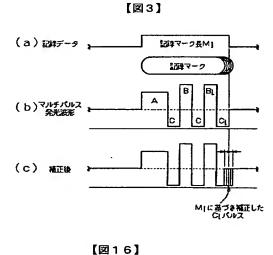
【符号の説明】

A 先頭加熱パルス

M1記録マーク長ヒエッジシフト量との関係M2直前の記録マーク長S1直前のスペース長S2直後のスペース長









【図2】

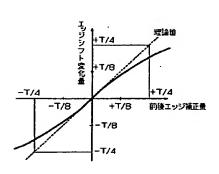
連続加熱パルス

連続冷却パルス

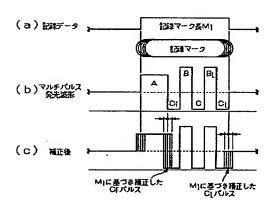
最終加熱パルス

先頭冷却パルス

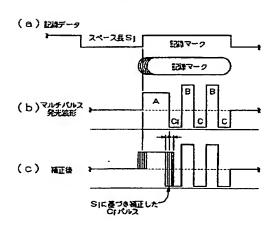
最終冷却パルス

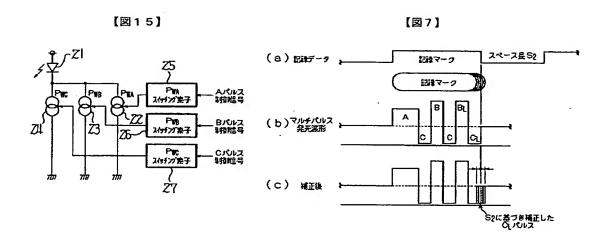


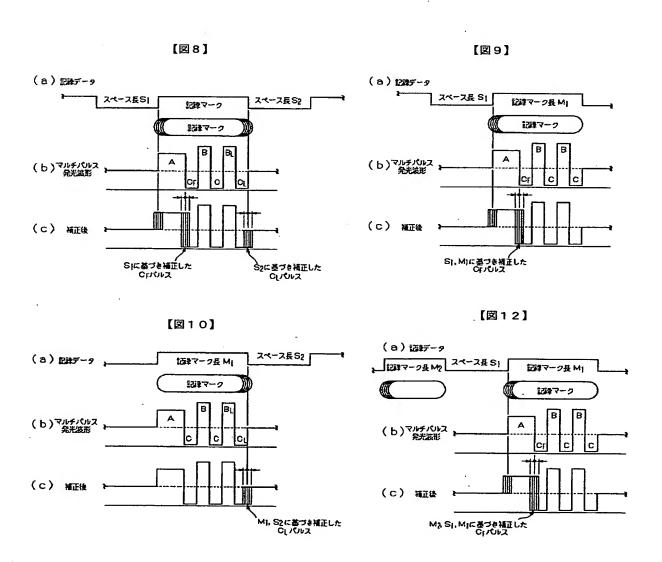
【図4】

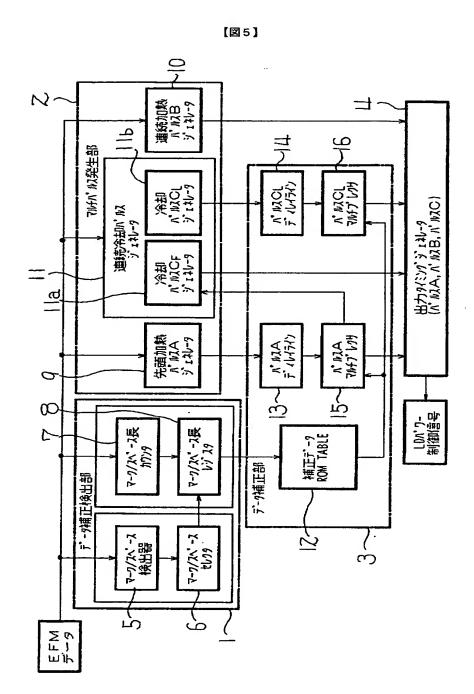


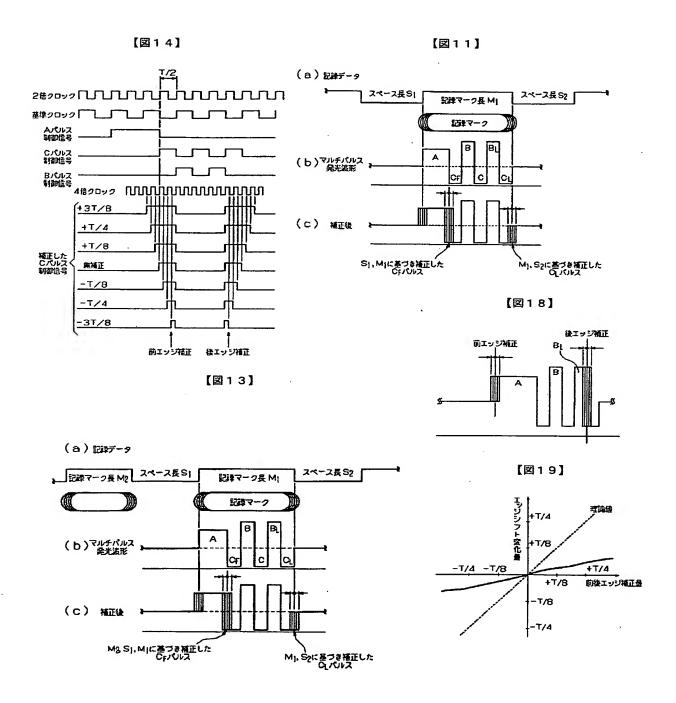
【図6】

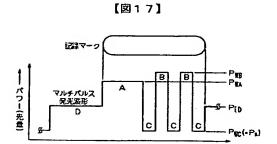












## フロントページの続き

(56)参考文献 特開 平3-22223 (JP, A) 特開 平6-203383 (JP, A) 特開 平2-208834 (JP, A) 特開 昭63-48617 (JP, A) 特開 平6-52547 (JP, A) 特開 平1-236431 (JP, A) 特開 平6-274934 (JP, A) 特開 平7-14206 (JP, A) 特開 平7-225947 (JP, A) 1994 Topical Meetin g on Optical Data Strorage, Proccedin gs of SPIE (The Int ernational Society for Optical Engin eering), Vol. 2338, pp. 121-126 (16-18 May, 1994)

(58) 調査した分野(Int. CI. 7, DB名) G11B 7/00 - 7/013 G11B 7/125

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.